

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2011. július 4 – július 10.									
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap		
7									
8	Mikroszkóp beállítás, felkészülés a heti mérésekre, elektronsugár és ionsugár beállítás VG	Erős Anita RB és LB biofilm minták FIB/ETD/EDXS VG	Láng Győző 2 polimer film (PEDOT) LVSED VG	Sávoly Zoltán fonálféreg elemeloszlás vizsg. 1 kezelt (CuSO4) 1 kezeletlen ref. ETD, LVSED, EDS VG, RK	Si minta TEM minta kiemelés omniprobe gyakorlás RK, DZ				
9									
10									
11									
12									
13	Elemi standard minták EDS mérése VG, HK	Ungár Tamás TEM mintakészítés RK, DZ	Bérczi Szaniszló Mócs meteorit NWA 5011 EBSD alacsony vákuumban DZ, VG	Révész Á., Novák Z. Fe-Cu katalizátorok vizsgálata ETD, EDS RK	Ungár Tamás acél minta TEM mintakészítés RK, DZ				
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

Megjegyzések

DZ
HK
RK
VG

Dankházi Zoltán
Havancsák Károly
Ratter Kitti
Varga Gábor